PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-272452

(43)Date of publication of application: 04.12.1991

(51)Int.CI.

GO1N 27/419 F02D 41/14 F02D 45/00

GO1N 27/409

(21)Application number: 02-072489

(71)Applicant: NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: HAYAKAWA NOBUHIRO

MATSUOKA TOSHIYA KONDO TOSHIAKI

YAMADA TETSUMASA

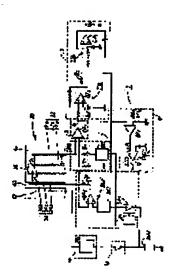
KAWAI TAKASHI

(54) DIAGNOSIS OF ABNORMALITY OF AIR/FUEL RATIO SENSOR (57)Abstract:

22.03.1990

PURPOSE: To diagnose the abnormality of a sensor by a method wherein the current allowed to flow to an electrochemical pump cell is controlled so as to maintain the voltage of an electrochemical sensor cell at a predetermined objective value and an air/fuel ratio sensor is judged to be abnormal when the voltage varies from the objective value by specific value or more.

CONSTITUTION: After a predetermined time is elapsed from the point of time when an ignition Ig is turned ON, the supply of a current to a pump cell 34 is started and an air/fuel ratio sensor 30 is operated to detect the concn. of oxygen in exhaust gas. Subsequently, the output voltage from a voltage detection circuit 5 is monitored by a comparing and judging circuit 7 to calculate the potential difference ΔVS with reference voltage VREF 1. Next, this variation quantity is compared with reference voltage VREF 2. When the voltage of a sensor cell 32 is varied by 0.1V or more from an objective value, an air/fuel ratio sensor is judged to be abnormal. By this method, only by monitoring the voltage of the sensor cell 32, the generation of the abnormality of the air/ fuel ratio sensor can be detected.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@日本国特許庁(JP)

10 特許出顯公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-272452

1 [9] Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

●公開 平成3年(1991)12月4日

G 01 N 27/419

6923-2 J 6923-2 J G 01 N 27/46

27 Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

69発明の名称

空燃比センサの異常診断方法

饲特 願 平2-72489

❷出 願 平2(1990)3月22日

@発 明 者 早 川 **暢 博 愛**知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式 会社内

@発 明 者 松 岡 俊 也 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式 会社内

@発 明 者 近 藤 稔 明 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶衆株式 会社内

@発 明 者 山 田 哲 正 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式

会社内 日本特殊陶業株式会社 愛知県

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

四代 理 人 弁理士 足 立 勉

最終質に絞く

の出 願 人

明編書

1 発明の名称

空燃比センサの異常診断方法

2 特許請求の範囲

1 固体電解質基板の両側に多孔質電極を設けた電気化学的ポンプセルと、固体電解質基板の両側に多孔質電極を設けた電気化学的センサセルと、上記電気化学的ポンプセル及び電気化学的センサセルを加熱するヒータと、を備えた空燃比センサの異常診断方法において、

上配電気化学的センサセルの電圧を所定の目標値に保つように、上配電気化学的ポンプセルに流す電流を制御するとともに、上配電気化学的センサセルの電圧を検出し、この電気化学的センサセルの電圧が上記目標値から0. 1 V以上変動した場合には、上記空燃比センサが異常であると判定することを特徴とする空燃比センサの異常診断方法

3 発明の詳細な説明 [産業上の利用分野] 本発明は空燃比センサの異常診断方法に関し、 詳しくは、空燃比センサの断線やショート等の異 常を検出する空燃比センサの異常診断方法に関す る。

[従来の技術]

従来より、例えば内燃機関の排ガス中の酸素濃度を検出するセンサとして、起電力を発生するジルコニア等の固体電解質を用いた空燃比センサが知られている。

この種の空燃比センサは、固体電解質基板の両側に多孔質電極を設けた電気化学的ポンプセル (以下ポンプセルと称す)及び電気化学的センサセル(以下センサセルと称す)と、該両セルの間に形成されたガス拡散室と、ガス拡散室と外界とを連通するガス拡散孔と、上記両固体電解質基板を加熱して活性化を行うヒータとを備えている。

この空燃比センサでは、例えばセンサセルの電 圧を一定にするように、ポンプセルに流す電流(ポンプ電流)を制御し、そのポンプ電流の値に基 づいて、排ガス中の酸素濃度(空燃比)を検出し

持開平3-272452 (2)

ている

そして、上記空燃比センサが正常であるか否か、 即ち、センサの断線等がなく十分に活性状態にあ るか否かを判定するために、センサセルやポンプ セルの各々の素子抵抗を測定して異常の有無を判 断する技術が提案されている。

また、周囲雰囲気の影響を排除して正確な素子 抵抗を測定するために、素子に交流を印加して素 子抵抗を測定する技術も知られている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、前者の技術では、素子の温度が 一定に制御されていても、各素子の内部抵抗が素 囲気の状態により変化するため見かけ上の抵抗が 変化してしまい、精度よく素子抵抗の大きさを測 定することができなかった。

一方、後者の技術では、交流を印加して素子抵 抗を測定する装置を使用しなければならず、装置 構成が非常に複雑になるという問題があった。

比センサの異常を検出できる空燃比センサの異常

. 診断方法を提供することを目的とする.

[課題を解決するための手段]

即ち、本発明は、

固体電解質基板の両側に多孔質電極を設けた電 気化学的ポンプセルと、固体電解質基板の面側に 多孔質電極を設けた電気化学的センサセルと、上 配電気化学的ポンプセル及び電気化学的センサセ ルを加熱するヒータと、を備えた空燃比センサの 異常診断方法において、

上記電気化学的センサセルの電圧を所定の目標 値に保つように、 上記電気化学的ポンプセルに流 す電流を制御するとともに、 上記電気化学的セン サセルの電圧を検出し、この電気化学的センサセ ルの電圧が上記目標値から 0. 1 V以上変動した 場合には、上記空燃比センサが異常であると判定 することを特徴とする空燃比センサの異常診断方 法を要旨とする。

尚、上記0. 1 V以上の変動とは、目標値から 本発明は上記課題を解決し、簡単な方法で空燈 のずれであって、目標値の値を基準として正負い ずれの値であってもよい。

[作用]

以上のように構成された本発明によれば、

センサセルの電圧を所定の目標値に保つように ポンプセルに流す電流を制御する。それによって、 センサセルの電圧は目標値の近傍を上下して変化 するので、そのセンサセルの電圧を測定する。

そして、ポンプ電流の制御中に、センサセルの 電圧が、上配目標値から0。1 V以上変動したか 否かを判定し、0. 1 V以上変動した場合には、 空燃比センサに異常があると判断する。

つまり、本発明は、第2図に示すように、セン サセルの電圧を保つようにポンプ電流!pが正常 にコントロールされている間は、A/F切換信号 がリッチ又はリーンに変化してポンプ電流しpが 大きく変動しても、センサセル電圧Vsの変動が 小さい(例えば0. 05V以下)という点に着目 してなされたものであり、このセンサセルの電圧 の変動が大きい場合には、空燃比センサに断盤等 の何等かの異常があると判定するものである。

[実施例]

以下本発明の一実施例を図面に従って説明する 第1図は空燃比センサの制御及び異常診断に使 用される装置構成を表す電気回路図 第3例仕空 燃比センサの一部破断斜視図である。

第3図に示すように、空燃比センサ30は 因 体電解質基板32aの再側に多孔質電棒32b. 32cを形成したセンサセル (酸素濃淡電池素子、)32と、同じく固体電解質基板34gの両側に 多孔質電極34b、34cを形成したポンプセル (酸素ポンプ素子) 34と、これらの両セル32、 34の間に積層されてガス拡散室36を形成する 上下の2体のスペーサ38とを備えており、ポン プセル34の外側には他のスペーサ40を介して ヒータ42が取り付けられている。そして、この 空燃比センサ30は、図示せぬ内燃機関の排気系 に取り付けられる。

センサセル32及びポンプセル34は、イット . リアージルコニア固溶体からなる固体電解質基板 32a. 34aの各々の両面に、矩形状の多孔質 電極32b, 32c, 34b, 34cを形成した

特開平 3-272452 (3)

ものであり、この多孔質電極32b, 32c, 3 4b, 34cは、共素地としてのイットリアージ ルコニア固溶体と残部白金から形成されている。

尚、上記園体電解質基板32a,34aの材料としては、イットリアージルコニア固溶体の他に、カルシアージルコニア固溶体が知られており、更に、二酸化セリウム、二酸化トリウム、二酸化ハフニウムの各固溶体、ペロプスカイト型固溶体、3価金属酸化物固溶体等が使用できる。

また、センサセル32の外側の多孔質電極32 bを覆って、固体電解質からなる遮蔽体44が貼 り付けられている。

一方、ポンプセル34の外側は、多孔質電極34cに対応する中空部46を有したアルミナからなる絶縁層(図示略)に覆われている。その中空部46には多孔質電極34cを覆って主にアルミナからなる多孔質の電極保護層(図示略)が形成されている。

ガス拡散室36は、センサセル32とポンプセル34との間に、空所を有するスペーサ38を挟

の多孔質電極32b、32c間の電圧VSを検出する電圧検出回路5と、電圧検出回路5の検出電圧 VSと第1の基準電圧VREF1との差を求めて第2の基準電圧VREF2と比較する比較判定回路7と、ポンプセル34に通電を行うポンプセル通電回路9と、ヒータ42に電圧VHして通電するヒータ通電回路11と、センサ信号出力回路13とを主要

上記センサセル通電回路3は、分圧抵抗R1及び電流制限抵抗R2と、これらの抵抗R1、R2を介してセンザセル32の多孔質電極32b、32cに通電を行う定電圧電源BT1からなる。

部として構成されている。

電圧検出回路5は、演算増幅器OP1からなり、 センサセル32の多孔質電極32b、32cのそれぞれから入力された電圧の差。即ち、多孔質電 極32b、32c間の電圧VSを、比較判定回路7 及びセンサ信号出力回路13へ出力する。

比較判定回路7は、演算増幅器OP2、OP3からなり、まず演算増幅器OP2によって、電圧検出回路5の出力電圧VSと第1の基準電圧VREF1との

んで接合することにより形成され、スペーサ38 の素材としては、アルミナ、スピネル、フォルス テライト、ステアタイト、ジルコニア等が用いられる。

また、ガス拡散室36の内側には、上記多孔質電極32c、34bが露出しており、更に、ガス拡散室36の両側には、外部と達通するガス拡散孔37が設けられている。このガス拡散孔37には、アルミナからなる多孔質の充填材が詰められており、それによって、測定ガスのガス拡散室36への流入等の律速が行われる。

上記ヒータ42の一方の側 即ち空燃比センサ30の中心側には、各々発熱パターン50, 52 が設けられ、他方の側には周知のマイグレーション防止パターン54, 56が形成されている。

次に、第1図に基づいて、上記空燃比センサ3 0の制御及び異常診断を行う制御装置1について 説明する。

図示するように、制御装置1は、センサセル3 2に通電を行う定電圧回路3と、センサセル32

電位差AVSを出力する。そして、演算増幅器OP3によって、この電位差AVSと第2の基準電圧VREF2とを比較して、電位差AVSが基準電圧VREF2を上回ると、後述する空燃比センサ30の異常を報知するための判定信号SJDを出力する。

ポンプセル通電回路9は、タイマ回路T1。演算 増幅器OP4からなる電流パッファ回路BUF及び 定電圧電源BT2からなる。このタイマ回路T1は、 イグニッションスイッチIgがオンになると計時 を開始して、予め設定された遅延時間TDL後に、 信号をアナログスイッチSW1に出力してアナログ スイッチSW1をオンし、定電圧電源BT2からポ ンプセル34への通電を行う。

ヒータ通電回路11は、定電圧回路BT3を備え、 内燃機関のパッテリBATからイグニッションス イッチlgを介して電源を供給する。

センサ信号出力回路 1 3 は、演算増幅器 O P 5からなる比較・積分回路 1 3 a と演算増幅器 O P 6からなる電流検出回路 1 3 b とから構成されている。 比較・積分回路 1 3 a は、電圧検出回路 5 の出

特閒平 3-272452 (4)

力電圧VSと基準電圧VSHとを比較し、出力電圧VSが基準電圧VSHより大きいときには、所定の積分定数でもって徐々に低下し、出力電圧VSが基準電圧VSHより小さいときには、所定の積分定数でもって徐々に増加する。

また、演算増幅器OP5の出力側とポンプセル34の一方の多孔質電極34b及び電流パッファ回路BUF(演算増幅器OP4)の非反転入力端子とは接続されており、比較・積分回路13aの出力電圧が電流パッファ回路BUFの出力電圧より大きいときには、比較・積分回路13aから、多孔質電極34b一多孔質電極34c一電流パッファ回路BUFの出力端子という経路でポンプ電流Ipが流れる。

一方、比較・積分回路13aの出力電圧が電流パッフで回路BUFの出力電圧より小さいときには、電流パッフで回路BUFから、多孔質電極34c一多孔質電極34b一比較・積分回路13aの出力端子という経路でポンプ電流1pが流れる。このようにしてポンプ電流1pにより、電流検出

VSと制御の目標値として設定されている第1の基準電圧電圧 VREF1 (例えば0. 45V) との電位差 ΔVSを求める。つまり、この電位差 ΔVSがセンサセル32の出力電圧 VSの目標値に対する変動量である。

次に、この変動量が所定の変動量の範囲内に納まっているかを、電位差 AVSと第2の基準電圧VREF2(例えば0.1V)とを比較することによって判定する。この判定によって、変動量が0.1Vを上回ると判定された場合には、出力端子から判定信号SJDを出力する。そして、この判定信号SJDにより、例えばリレー等のスイッチを駆動して、チェックランプ等を点灯して空燃比センサ30の異常の発生を報知する。

或は、判定信号SJDやセンサセル32の電圧V sの信号等を周知のCPU、RAM等を備えた電子 制御装置に入力し、この電子制御装置を用いて一 居精密な異常診断の処理を行うことができる。

尚、上記実施例では、電位差△VSが+0. IV を上回る時に空燃比センサ30が異常であると判 抵抗Riに電圧が生じ、この電圧を、電流検出回路13bが空燃比信号VAとして出力する。

次に、以上のような構成の制御装置 1 を用いた 異常診断の方法を説明する。

まず、イグニッションスイッチ I gがオンされると、ヒータ42には電圧VHが印加され、ヒータ42が加熱されるとともにセンサセル32の通電が開始される。すると、センサセル32の多孔質電極32b側に酸素Ozが移動し、この酸素ガス分圧とガス拡散室36内の酸素ガス分圧との比に応じて、センサセル32の両多孔質電極32b、32c間に電圧VSが発生する。

そして、イグニッション 1 8オンの後に、タイマT1により所定時間後にポンプセル34の通電が開始される。このポンプセル34への通電により、空燃比センサが機能して空燃比信号V2を出力し、それによって、排気ガスの酸素濃度を検出することが可能になる。

また、比較判定回路7によって、電圧検出回路 5からの出力電圧VSをモニタし、まず、出力電圧

定したが、それ以外にも、出力電圧VSと第1の基準電圧VREF1との判定において、その出力電圧VSの電位差ΔVSの絶対値が0.1V以上になれば異常と判定すればよく、その目標値に対する正負を問わないものである。

次に、判定信号SJDが出力された以後に行われる。より精密な各種の異常診断の処理について説明する。

(ステップ100)

上述したように、センサが機能している状態、即ち、ポンプ電流 I pがオンで、かつ定電圧電源 B T Iによる電流 I CPがオンの場合、電位差 Δ V S が 0. 1 V を上回るか否かを判定し、ここで否定 判断された場合には、センサが正常であると判断し、一方肯定判断された場合には、センサに異常があると判断するものである。これは、第1の比較電圧 V REF I が例えば 0. 45 V の場合、出力電圧 V S が 0. 35 V より小さいか、或は 0. 55 V より大きくなることを意味する。

(ステップ200)

上記ステップ100で、センサに何等かの異常があると判断された場合には、次に、ポンプ電液 I pがオフ、電流 I CPがオンの状態で、出力電圧 VSが所定の大きな設定値(例えば1.2V)を上回るか否かを判定し、ここで肯定判断されるとステップ300に進む。一方、否定判断されると後

(ステップ300)

述するステップ500に進む。

ここでは、上記ステップ200と同様な電流 Ip, ICPの条件で、出力電圧 V Sが所定の小さな設定値(例えば 0.05 V)を下回るか否かを判定する。ここで肯定判断されると、電極の短絡又は素子の割れによるガス漏れ等のセンサセル32の破損が発生したと判定する。一方否定判断されると、ステップ400に進む。

(ステップ400)

ここでは、ポンプ電流 I pがオン、電流 I CPがオンの状態で、ポンプ電圧 V pが所定の大きな設定値(例えば 1.9 V)を上回るか否かを判定し、ここで否定判断されると、再び上記ステップ 1 O

[発明の効果]

以上詳述したように、本発明は、センサセルの電圧を所定の目標値に保つように、ポンプセルに流す電流を制御するとともに、センサセルの電圧を検出し、このセンサセルの電圧が目標値からの、1 V以上変動した場合には、空燃比センサが異常であると判定する。従って、センサセルの電圧をモニタするだけで、例えば断線やショート等の空燃比センサの異常の発生を検出することができる。4 図面の簡単な説明

第1図は実施例の空燃比センサの制御及び異常 診断に使用する装置の電気回路図 第2図は本発 明の原理を示す説明図 第3図は空燃比センサの 構造を表す一部破断斜視図である。

7 ···比較判定回路 3 0 ···空燃比センサ 3 2 ···センサセル 3 4 ···ポンプセル 4 2 ···ヒータ

代理人 弁理士 足立 勉

特開平3-272452(5)

0の処理に戻り、一方、肯定判断されるとステップ500に進む。

`(ステップ500)

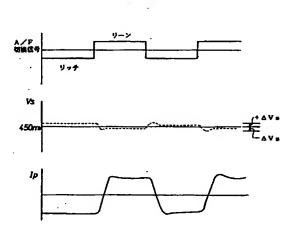
ここでは、ポンプ電流 | pがオフの状態で、電流 | CPをオンオフし、下記①式の値が所定値(例えば2)を上回るか否かを判定する。

電流 I CPがオンの時の出力電圧 V S …① 電流 I CPがオンの時の出力電圧 V S

ここで肯定判断されると、ヒータ42の断線或はセンサセル32の断線が発生した判定し、一方、否定判断されると、上述したセンサセル32の破損と判定する。

この様に、本実施例では、センサセル32の電 EVSの変動を検出し、その変動量(電位差 ΔVS)が基準の値より±0.1 V以上である場合には、空燃比センサ30に何等かの異常が発生していることを的確に診断できるという利点があり、更にその異常診断結果に基づいて、上述した内容の診断方法を実施することにより、より詳しく異常の内容を知ることができる。

歯割そのだ

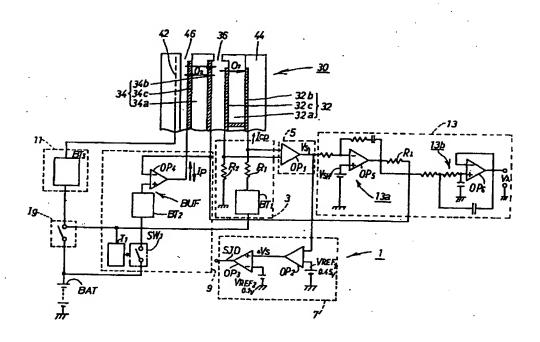


第2図

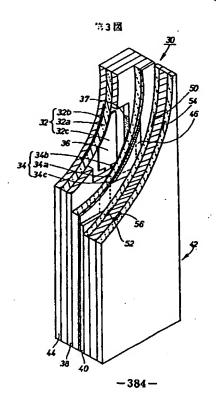
特開平3-272452 (6)

第1図

回覧その1



色質その3



特開平 3-272452 (7)

第1頁の続き

劉Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 F 02 D 41/14 3 1 0 K 9039-3 G 45/00 3 6 8 H 8109-3 G G 01 N 27/409

ଡ発 明 者 川 合 **尊 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式** 会社内

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報(A)
- (11) 【公開番号】特開平3-272452 **
- (43) 【公開日】平成3年(1991) 12月4日
- (54) 【発明の名称】空燃比センサの異常診断方法
- (51)【国際特許分類第5版】

GOIN 27/419

F02D 41/14 310

F02D 45/00 368

GO1N 27/409

【審査請求】*

【全頁数】7

- (21) 【出願番号】特願平2-72489
- (22) 【出願日】平成2年(1990)3月22日
- (71)【出願人】

【識別番号】999999999

【氏名又は名称】日本特殊陶業株式会社

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】早川暢博

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】松岡俊也

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】近藤稔明

【住所又は居所】*

(72)【発明者】

【氏名】山田哲正

【住所又は居所】*

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

2

【特許請求の範囲】

1 固体電解質基板の両側に多孔質電極を設けた電気化学的ポンプセルと、固体電解質基板の両側に多孔質電極を設けた電気化学的センサセルと、上記電気化学的ポンプセル及び電気化学的センサセルを加熱するヒータと、を備えた空燃比センサの異常診断方法において、上記電気化学的センサセルの電圧を所定の目標値に保つように、上記電気化学的ポンプセルに流す電流を制御するとともに、上記電気化学的センサセルの電圧を検出し、この電気化学的センサセルの電圧が上記目標値から0.1 V 10以上変動した場合には、上記空燃比センサが異常であると判定することを特徴とする空燃比センサの異常診断方法。